Glint Rendering

141160033 廖祥森

1. 原理

Glint 模型以 microfacet 模型为基础,但由于 glint 中的法线分布为离散的分布,因此替换 BRDF 中的法线分布函数 $D(x, w_h)$ 函数为 $D(A, \Omega_h)$ 。其中 A 代表了光线与物体交点的周围一小块区域; Ω_h 代表了以相应的出射光线为中线, γ 为圆锥角的相应圆锥。替换之后的 BRDF 为:

$$\frac{(\boldsymbol{\omega}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_h) F(\boldsymbol{\omega}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_h) \widehat{D}(A, \Omega_h) G(\boldsymbol{\omega}_i, \boldsymbol{\omega}_o, \boldsymbol{\omega}_h)}{a(A) \sigma(\Omega_o) (\boldsymbol{\omega}_i \cdot \mathbf{n}_{\mathbf{x}}) (\boldsymbol{\omega}_o \cdot \mathbf{n}_{\mathbf{x}})}$$

又由于其中的 D 函数不能给出参数化的公式,因此通过 counting 的方法来计算这个值,简单的来说就是事先生成好微表面的分布,对于给定的 A 和 Ω_h ,判断有多少微表面在空间位置上落在 A 中,在法线方向上落在 Ω_h 中。 D 最后就表示为落在 A 中的微表面比例乘以落在 Ω_h 中的微表面比例。

又由于事先生成好微表面的分布太占内存空间,并且事实上我们其实并不需要每个微表面的位置及发现方向,我们只需要直到给定一块区域,有多少块满足条件的微表面。因此,我们将整个材质平面和法线分布半球面进行四叉树划分,我们只需给出若干个(x,y,z,w)(x+y+z+w=1)四元组,将整个区域不断划分,直到我们可以得出 A 和 Ω_h 中有多少满足条件的微表面。

对于具体如何计算 A 和 Ω_h 中满足条件的微表面数,我们运用如下算法 1:

```
function \widehat{D}(D, N, A, \omega_i, \omega_o, \gamma)
query \leftarrow A \times \text{ConicSection}(\boldsymbol{\omega}_i, \boldsymbol{\omega}_o, \gamma)
queue \leftarrow { root node of tree }
count \leftarrow 0
while queue \neq \emptyset do
      node ← queue.pop()
      if node \cap query = \emptyset or | node | = 0 then
            pass
      else if node ⊆ query then
            count ← count + | node |
      else if error criterion (10) satisfied then
            count ← count + | node | ·
              (node ∩ query).vol()/node.vol()
      else
           for c in node.split() do
                 queue.push(c)
return count / N
```

2. 实现方法

2.1. 生成(x,y,z,w)四元组

为保证微表面的分布不会太过于不均匀,因此在生成四元组时,要保证 X、y、z、w之间的方差不会过大,随着整个区域分划次数的增加,所允许的最大方差逐渐增加。假设 n 为分划次数,所允许的方差要小于 1.0 - 0.96*1.1-n 2.2. 计算 A 的范围

首先根据交点 p 以及入射光线 W_i, 计算出光线的源点 O, 以及该光线与成像 平面的交点 p_film,根据 p_film 计算出其所处像素的四个交点,计算得出相应 的四条光线 ray diff[4]。

根据交点 p 所处的三角面片 Tri 的法相,计算出材质平面,求材质平面与 ray_diff[4]的交点 intersect_diff[4]。再根据 Tri 的三个顶点的空间坐标与材质 坐标的关系,计算出 intersect_diff[4]的相应材质坐标 tex_diff[4]。对 tex_diff[4]求轴对齐的二维包围盒 tex_box,该包围盒就代表了 A 的范围。

2.3. 计算 A 中的微表面比例

以 tex_box 为 query,(0,1)的正方形材质空间为 node,由于两者都是轴对齐的,我们可以很容易的判定 query 与 node 的相对位置关系,运用算法 1,我们就可以得到 A 中的微表面比例。算法的实现如下:

其中 set_p 存储了(x,y,z,w)四元组, node.first 代表了相应的轴对齐包围 盒, node.second 代表了 node 中的微表面数。

2.4. 计算 Ω_h 中的微表面比例

 Ω_h 代表了出射光线的分布范围,我们将其转换为相应的半角 m 的分布范围,其中 $m = normalize(w_i + w_o)$,以该区域作为 query:

 $\|\mathbf{m}\| = 1$ and $\mathbf{m}^T \mathbf{C} \mathbf{m} \le 0$, where $\mathbf{C} = \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}^T$ and

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} & & & | \\ \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ | & & | & | \end{bmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & -1 \end{bmatrix},$$
$$\lambda_1 = \frac{\boldsymbol{\omega}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_o + \cos \gamma}{1 - \cos \gamma}, \quad \lambda_2 = \cot^2 \frac{\gamma}{2}.$$

Node 的初始值为整个半球面,首先将其划分为四等份,之后的每次划分都取球面三角各边的中点连线,划分成相应的四份。

对于如何求 query 与 node 的位置关系,分为两步。

首先判断两者的边线是否有交点,对于如何判断 node 的一条边 ab与 query 是否相交,运用如下公式:

$$\mathbf{d}^T \mathbf{C} \mathbf{d} t^2 + 2 \mathbf{d}^T \mathbf{C} \mathbf{c} t + \mathbf{c}^T \mathbf{C} \mathbf{c} = 0$$

其中 d=a-b, c=a+b, C 为 query 的相关参数,当 t 有处于-1 到 1 之间的根时, ab 与 query 相交,具体的计算过程如下:

当 node 与 query 的边线不相交时,若 node 的三个顶点都落在 query 中,则 node \subseteq query,又由于 query \subseteq node 不可能存在,因此可以得出两者之间的位置关系,运用算法 1 就可计算出 Ω_h 中的微表面比例。

3. 效果

